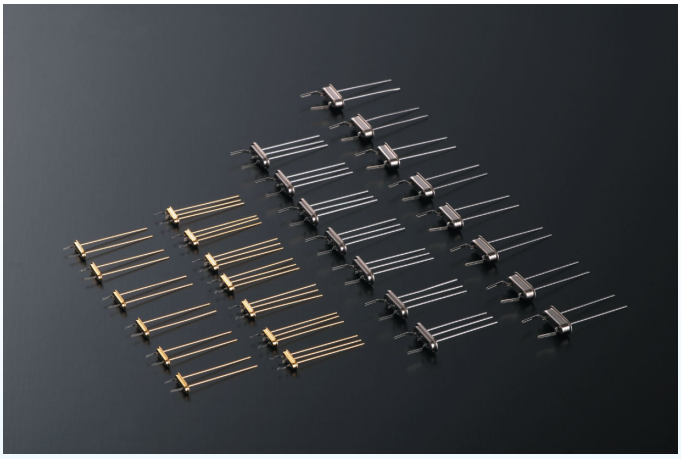
水晶デバイス用ステム

これらのステムは金属とガラスで製作されており
気密性及び絶縁性に優れております。

主な特徴

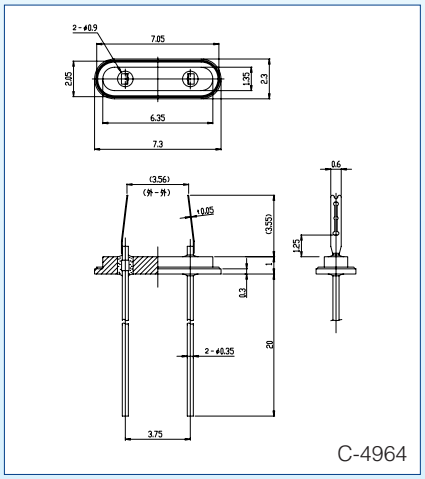
- **気 密 性：**1×10^{-9}Pa・m^3／sec以下。
- **絶縁抵抗：**1000MΩ以上。（atDC500V）
- **仕上げ(例)：**Ni-Elp+Au-Ep / Ni-Elp+Solder Dip

- **水晶デバイスを保持するサポートも各種ございますので、ご要望に応じ対応させて頂きます。**
- **代表的概要図を以下に示しておりますが、特注(カスタム)の設計・製作も致しますので、別途ご相談ください。**

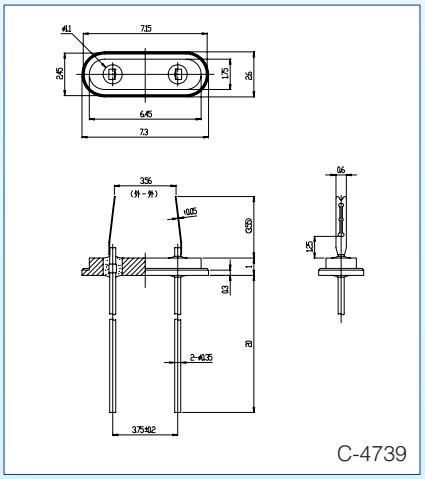


水晶デバイス用ステム

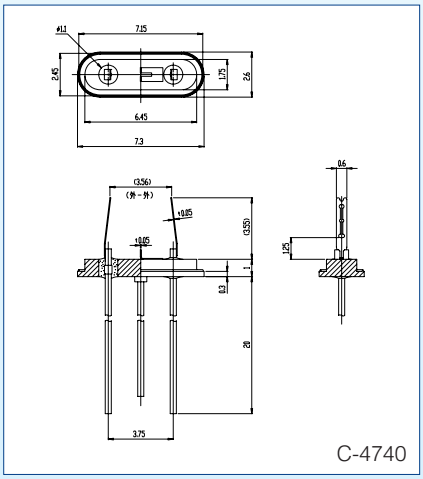
代表的製品の概略図



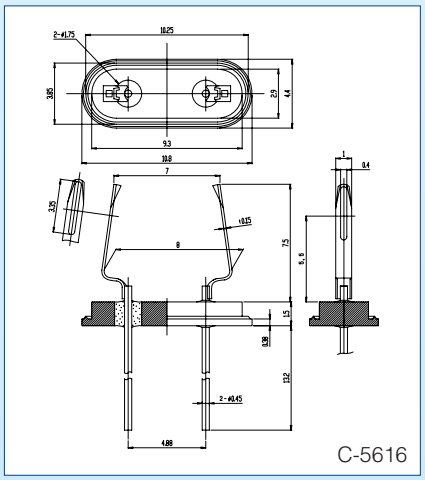
C-4964



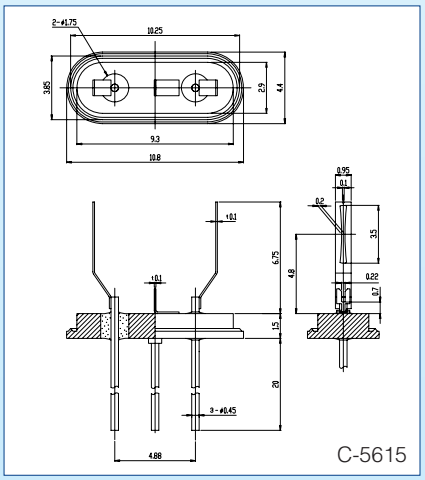
C-4739



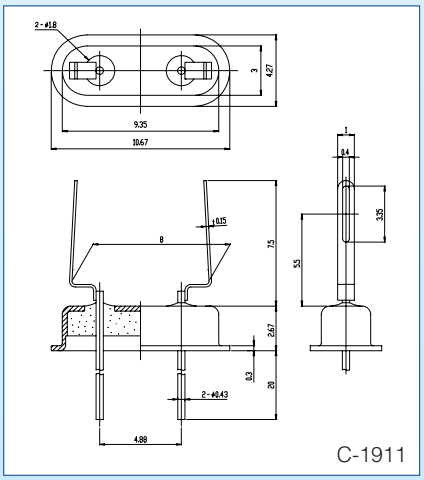
C-4740



C-5616



C-5615



C-1911